

DIN ISO 10110-7:2009-06 (D)

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen für optische Elemente und Systeme - Teil 7: Oberflächenunvollkommenheiten (ISO 10110-7:2008)

| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise | 4 |
| 1 Anwendungsbereich | 5 |
| 2 Normative Verweisungen | 6 |
| 3 Begriffe | 6 |
| 4 Angabe von Zeichnungen | 8 |
| 4.1 Allgemeines | 8 |
| 4.2 Flächen-Methode (beeinträchtigte Fläche) für optische Elemente und Baugruppen | 8 |
| 4.2.1 Oberflächenunvollkommenheiten | 8 |
| 4.2.2 Unvollkommenheiten mit einer kleineren Stufenzahl | 10 |
| 4.2.3 Häufungen von Oberflächenunvollkommenheiten | 10 |
| 4.2.4 Prüfverfahren | 11 |
| 4.3 Angabeort | 11 |